


試験成績書

成績書番号	I〇〇-〇〇〇〇-01	
依頼者	住所	埼玉県川口市上青木3-12-18
	団体名	株式会社saitec
	代表者名又は氏名	
依頼品名	〇〇〇〇〇	
依頼事項	その他の依頼試験	
<small>※依頼事項の明細については、依頼試験依頼書に記載のとおりです。</small>	エネルギー分散型蛍光X線分析装置による分析（マッピング）	
記		
試験結果：別紙のとおり 使用機器：株式会社日立ハイテクサイエンス EA6000VX		
見本		
以上		
令和〇年〇〇月〇〇日付けで依頼を受けた依頼試験（受付番号第I〇〇-〇〇〇〇号）の結果は、上記のとおりです。		
令和〇年〇〇月〇〇日		
埼玉県産業技術総合センター長		
		

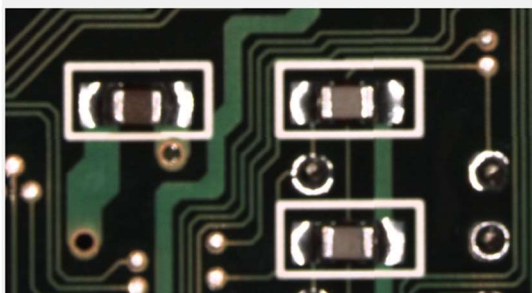
マッピングレポート

測定条件

スキャンサイズ	19.100, 10.400 mm	管電圧	50 kV
画像サイズ	191 x 104 pixel	管電流	1000 μ A
1点のサイズ	100 μ m/pixel	フィルタ	OFF
1点の測定時間	50.00 ms	コリメータ	0.2 \times 0.2mm
フレーム加算枚数	1		

試料像

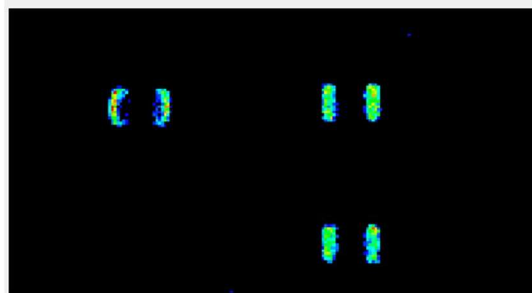
試料像



Ag-Ka

Ag-Ka

900.817

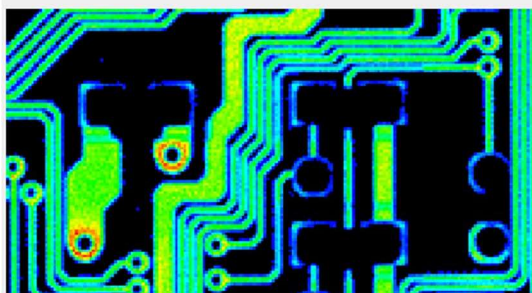


0.00000

Cu-Ka

Cu-Ka

11187.0

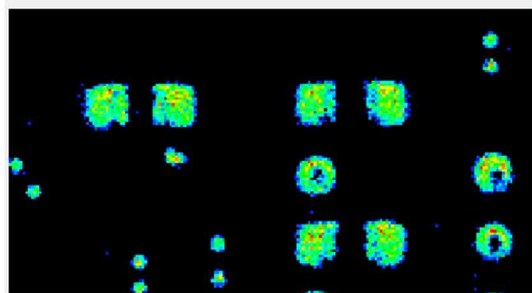


0.00000

Sn-Ka

Sn-Ka

686.505



0.00000

見本